



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu	studia stacjonarne:	<b>M#2-S1-T-111</b>
	studia niestacjonarne:	<b>M#2-N1-T-110</b>
Nazwa przedmiotu	<b>Ochrona własności intelektualnej</b>	
Nazwa przedmiotu w języku angielskim	<b>Protection of intellectual property</b>	
Obowiązuje od roku akademickiego	<b>2024/2025</b>	

## USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Kierunek studiów	<b>TRANSPORT</b>
Poziom kształcenia	<b>I stopień</b>
Profil studiów	<b>ogólnoakademicki</b>
Forma i tryb prowadzenia studiów	<b>Studia stacjonarne i niestacjonarne</b>
Zakres	<b>wszystkie</b>
Jednostka prowadząca przedmiot	<b>Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną</b>
Koordinator przedmiotu	<b>dr Magdalena Kotulska-Kmiecik</b>
Zatwierdził	<b>Dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk, Dziekan WMiBM</b>

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów	<b>Przedmiot kształcenia ogólnego</b>	
Status przedmiotu	<b>Obowiązkowy</b>	
Język prowadzenia zajęć	<b>Polski</b>	
Usytuowanie w planie studiów - semestr	studia stacjonarne	<b>Semestr I</b>
	studia niestacjonarne	<b>Semestr I</b>
Wymagania wstępne	<b>Brak</b>	
Egzamin (TAK/NIE)	<b>NIE</b>	
Liczba punktów ECTS	<b>1</b>	

Forma prowadzenia zajęć		wykład	ćwiczenia	laboratorium	projekt	inne
<b>Liczba godzin w semestrze</b>	studia stacjonarne:	<b>15</b>				
	studia niestacjonarne:	<b>9</b>				



Politechnika Świętokrzyska  
Kielce University of Technology

Projekt „Dostosowanie kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki”  
nr FERS.01.05-IP.08-0234/23



Wydział Mechatroniki  
i Budowy Maszyn

**EFEKTY UCZENIA SIĘ**

Kategoria	Symbol efektu	Efekty kształcenia	Odniesienie do efektów kierunkowych
Wiedza	W01	Ma wiedzę nt. źródeł, struktury, systemów i funkcji prawa własności intelektualnej. Potrafi zdefiniować i dokonać interpretacji podstawowych norm prawnych z zakresu ustawodawstwa dotyczącego własności intelektualnej.	TR1_W17
	W02	Zna zasady ochrony autorskoprawnej i ochrony własności przemysłowej. Rozumie znaczenie tej gałęzi prawa dla rozwoju techniki i współczesnej gospodarki.	TR1_W17
Umiejętności	U01	Wykazuje umiejętność stosowania przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej, a także ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w typowych sytuacjach faktycznych.	TR1_U21 TR1_U23
	U02	Potrafi w odpowiedzialny sposób korzystać z cudzych rozwiązań technicznych, utworów, baz danych. Umie ubiegać się o ochronę dla poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej. Potrafi przy rozwiązywaniu problemów technicznych dostrzegać ich aspekty prawne.	TR1_U01 TR1_U21
Kompetencje społeczne	K01	Stosuje zasady poszanowania praw autorskich przy realizacji prac twórczych, w tym prac projektowych i dyplomowych. Ma świadomość ważności legalnego i profesjonalnego postępowania.	TR1_K03 TR1_K06
	K02	Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie nowoczesnych procesów i technologii w transporcie, w tym przez studiowanie opisów patentowych i ochronnych.	TR1_K02

**TREŚCI PROGRAMOWE**

Forma zajęć	Treści programowe
wykład	<p>Struktura wewnętrzna i źródła prawa własności intelektualnej; rodzaje dóbr intelektualnych; systemy ochrony własności intelektualnej; funkcje prawa własności intelektualnej; system gospodarczy a postęp techniczny. Domena publiczna. Czas trwania ochrony dóbr intelektualnych. Możliwe modele ochrony tych dóbr.</p> <p>Ochrona autorskoprawna: przesłanki ochrony; wyłączenia spod ochrony; problem ochrony projektów technicznych i baz danych; podmiot prawa autorskiego; rodzaje praw autorskich. Szczególne rodzaje utworów i ich ochrona – utwory pracownicze, prace dyplomowe studentów, utwory zależne i inspirowane.</p> <p>Przejawy nierzetelności naukowej na uczelniach i związana z tym odpowiedzialność prawna – typy odpowiedzialności i sankcje prawne.</p> <p>Własność przemysłowa: wynalazki i wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych – podstawowe pojęcia i przesłanki kwalifikujące do ochrony. Treść patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestracji. Procedura ubiegania się o ochronę rozwiązań technicznych w Urzędzie Patentowym RP.</p> <p>Pojęcie i rodzaje czynów nieuczciwej konkurencji.</p> <p>Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia praw wyłącznych: praw autorskich, patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestracji. Odpowiedzialność sprawcy czynu nieuczciwej konkurencji.</p>



**METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ**

Symbol efektu	Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X)					
	Egzamin ustny	Egzamin pisemny	Kolokwium	Projekt	Sprawozdanie	Inne
W01			X	X		
W02			X	X		
U01			X	X		
U02			X	X		
K01				X		X
K02				X		X

**FORMA I WARUNKI ZALICZENIA**

Forma zajęć	Forma zaliczenia	Warunki zaliczenia
wykład	zaliczenie z oceną	Uzyskanie co najmniej 50 % punktów z kolokwium; przygotowanie i przedstawienie projektu

**NAKŁAD PRACY STUDENTA**

Bilans punktów ECTS													
Lp.	Rodzaj aktywności	Obciążenie studenta										Jednostka	
		studia stacjonarne					studia niestacjonarne						
		W	C	L	P	S	W	C	L	P	S		
1.	Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów	15					9						h
2.	Inne (konsultacje, egzamin)	2					2						h
3.	<b>Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego</b>	<b>17</b>					<b>11</b>					h	
4.	<b>Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego</b>	<b>0,7</b>					<b>0,4</b>					ECTS	
5.	<b>Liczba godzin samodzielnej pracy studenta</b>	<b>8</b>					<b>14</b>					h	
6.	<b>Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy</b>	<b>0,3</b>					<b>0,6</b>					ECTS	
7.	<b>Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym</b>	<b>0</b>					<b>0</b>					h	
8.	<b>Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym</b>	<b>0,0</b>					<b>0,0</b>					ECTS	
9.	<b>Sumaryczne obciążenie pracą studenta</b>	<b>25</b>					<b>25</b>					h	





Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



10.	<b>Punkty ECTS za moduł</b> <i>1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta</i>	<b>1</b>	ECTS
-----	--	----------	------

## LITERATURA I ŹRÓDŁA PRAWA

1. Adamczak A, du Vall M. (2010), *Ochrona własności intelektualnej*, UOTT UW, Warszawa.
2. Barta J., Markiewicz R. (2021) *Prawo autorskie i prawa pokrewne*, Wolters Kluwer, Warszawa.
3. Cornish W., Llewelyn D., Aplin T. (2019) *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, Sweet & Maxwell, UK.
4. Kostański P., Żelechowski Ł. (2020) *Prawo własności przemysłowej*, C.H. Beck, Warszawa.
5. Sieńczyło-Chlabicz J. (2021), *Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka*, Wolters Kluwer, Warszawa.
6. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
7. Ustawa – Prawo własności przemysłowej z 30.06.2000 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170).
8. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16.04.1993 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).



Politechnika Świętokrzyska  
Kielce University of Technology

Projekt „Dostosowanie kształcenia w Politechnice  
Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki”  
nr FERS.01.05-IP.08-0234/23



Wydział Mechatroniki  
i Budowy Maszyn